Se	arch N	otes	

" Application/Cont	rol No.	Applicant(s)/ Reexamination	Patent under on
10/672,697		KOMARLA E	ET AL.
Examiner		Art Unit	
Gabriel L. Chu		2114	

Gabriel L. Chu

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
			·
	,		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	
	<del></del>		
	•		

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
	. <b></b>		
		÷	

	DATE	EXMR	
search updated	1/26/2008	GC	
·			
,			